課題番号 :F-19-UT-0068

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) : 角度可変 MEMS による検出波長走査可能なプラズモニック金回折格子型光検出器

Program Title (English) : Plasmonic gold diffraction grating type photodetector capable of scanning

detection wavelength by angle-changeable MEMS

利用者名(日本語) :大下雅昭, 菅哲朗

Username (English):A. Masaaki Oshita, B. Tetsuo Kan所属名(日本語):電気通信大学 情報理工学研究科

Affiliation (English) : The University of Electro-Communications, Graduate School of Informatics and

Engineering,

キーワード/Keyword :リソグラフィ・露光・描画装置、Deep Reactive Ion Etching、電子線描画、フォトニクス

1. 概要(Summary)

小型近赤外分光器は、様々なデバイス上での近赤外分 光を可能にするので、広い分野で応用されている。従来 の一般的な分光器は入射光を回折格子で分散し、波長 ごとに異なるフォトディテクタで検出している。この方法は 分散を行うための光路長と波長分解能が比例するため、 一定の光路長が不可欠で、波長分解能と小型化の両立 ができない。そこで、表面プラズモン共鳴(Surface Plasmon Resonance, SPR)を利用することで波長を選 択的に透過・吸収し、入射光を分散させるための光路長 を不要にする研究が行われている。行われている。これに 代表される手法の一つに金回折格子上での SPR を用 いた分光方法[1]が挙げられる。これはある入射角で入っ てきた光の中の対応する波長の光を光電流に変換できる デバイスで、この性質を用いて近赤外領域の分光を行っ ている。この研究の欠点としては角度の走査をする必要 があるが、それを回転ステージに依存しており、小型化が 未達成という点が挙げられる。そこで、本研究では MEMS 上でプラズモニック金回折格子を用いた近赤外 分光を行う方法を提案する。具体的にはプラズモニック金 回折格子を MEMSのn型Siカンチレバー上に搭載し、 入射角の走査と SPR の電気的計測を同時に行い、分光 を行う。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

- * 高速大面積電子線描画装置
- * マスク・ウエーハ自動現像装置群
- * 光リソグラフィ装置 MA-6
- * 高速シリコン深掘りエッチング装置
- * 形状・膜厚・電気評価装置群

- * クリーンドラフト潤沢超純水付
- * ステルスダイサー

【実験方法】

高速大面積電子線描画装置及びマスク・ウエーハ自動 現像装置群を用いてフォトマスクを製作した。ステルスダイ サーで Sillicon on Insulator (SOI) ウエハ(デバイス層: 25 [µm]、ボックス層:1.5 [µm]、ハンドル層:625 [µm])を ダイシングした。電気通信大学のクリーンルームを利用し 製作したフォトマスクをもとにデバイス層に対して表面パタ ーニングを行った。光リソグラフィ装置 MA-6 を用いて裏 面アラインし、露光した。高速シリコン深掘りエッチング装 置でカンチレバーの動作に不要なデバイス層とハンドル 層の Si をエッチングした。形状・膜厚・電気評価装置群で 高速シリコン深掘りエッチング装置でエッチングした深さを 計測した。デバイスで分光ができるか確認するために実験 を行った。可変 NIR レーザ源を用いて 1200 ~ 1500 [nm]の単一波長の光を 10 [nm] 間隔で発生させ、TM 偏光子を通し、デバイス上の回折格子に照射した。デバイ スの裏側からスピーカの音波(374 [Hz])をカンチレバーに 照射しつつ、発生する光電流をオシロスコープで読み取 った。さらに、1300, 1350, 1400 [nm]の単色光をそれぞ れ同時に入射し、それによって発生する光電流をオシロス コープで計測した。

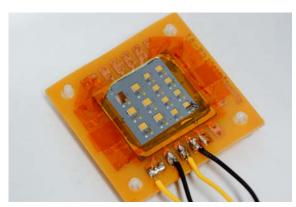


Fig. 1. Images of the fabricated device.

3. 結果と考察(Results and Discussion)

光電流の時系列信号が波長に依存して変化することを確認した。単色光を入力した場合の光電流信号を利用し、複数の波長を同時に入射した場合の光電流信号からスペクトルを逆算した結果、それぞれ入力した波長においてピークが見られた。この結果から本研究のデバイスでの分光機能が実証された。

4. その他・特記事項(Others)

[1] W. Chen, T. Kan, Y. Ajiki, K. Matsumoto, and I. Shimoyama, "NIR spectrometer using a Schottky photodetector enhanced by grating-based SPR," Opt. Express, vol. 24, no. 22, p. 25797, 2016.

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

大下 雅昭, 高橋 英俊, 菅 哲朗, "角度可変 MEMS による検出波長走査可能なプラズモニック金回折格子型 光検出器", 第 10 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム, 2019

6. 関連特許(Patent)

なし。